(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

第2583194号

(45)発行日 平成9年(1997)2月19日

(24)登録日 平成8年(1996)11月21日

(51) Int.Cl.

戰別配号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

F16J 15/44

F16J 15/44

. C

蘭求項の数7(全8頁)

(21)出願番号	特顏平5-517927	(73)特許権者	99999999
			カーエスペー・アクチエンゲゼルシャフ
(86) (22)出顧日	平成5年(1993)3月24日		F
			ドイツ連邦共和国、67227 フランケン
(65)公表番号	特表平7-501605		タール、ヨハン - クライン - シュトラー
(43)公表日	平成7年(1995) 2月16日		t 9
(86)国際出竄番号	PCT/EP93/00705	(72)発明者	ガッファル , カール
(87)国際公園番号	WO93/21464		ドイツ連邦共和国、6713 フラインスハ
(87)国際公開日	平成5年(1993)10月28日		イム、アム・ヴルムベルク 13
(31)優先権主張番号	P4211809. 3	(74)代理人	升理士 奥山 尚男 (外2名)
(32)優先日	1992年4月8日		
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)	審査官	秋月 均
		(56) 参考文献	特開 昭50-52458 (JP. A)
		(00,000)	特開 昭53-117158 (JP, A)
			実閣 昭60-147861 (JP. U)
			西独国特許公閱1937418 (DE, A)
		·	

(54) 【発明の名称】 フローティングリングシール

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】回転軸に対して角度を有し互いに対向する 面である2つの半径方向壁面と回転軸に平行な回転面で ある2つの軸方向壁面で囲まれるリング室と、

リング室の中に配置されたフローティングリングから成り、

異なる圧力が印加される圧力室の間に配置され回転部品 を密封するフローティングシールにおいて、

上記壁面の中で2つの壁面 (5,17) は回転部品 (1)の 回転数で回転し、

残りの2つの壁面 (7,8) は静止して形成され、 上記壁面 (5,7,8,17) により包囲されているリング室 (6)の中で上記フローティングリング (4) が自由に 可動に配置され、

軸に対して角度を有する面である2つの半径方向壁面

2

(5,8) と、回転軸に対して角度を有し上記壁面(5,8) にそれぞれ対向する面であるフローティングリング

(4)の半径方向端面(10,9)との間に調整間隙(13,1 4;27,28)が形成され、

上記調整間隙(13,14;27,28)が異なる直径の上に配置されていることを特徴とするフローティングシール。

【請求項2】フローティングリング(4)の外側及び/ 又は内側の周縁面が、表面が開いている多孔性の表面構 造(24)を備えることを特徴とする請求の範囲第1項に 10 記載のフローティングリングシール。

【請求項3】フローティングリング(4)の外側及び/ 又は内側の周縁面に対向して位置する壁面が、表面が開いている多孔性の表面構造(24)を備えることを特徴と する請求の範囲第1項又は第2項に記載のフローティン グリングシール。

【請求項4】振動減衰素子として使用され得るフローテ ィングリング(4)の横断面が、前記フローティングリ ング(4)の高さの少なくとも3倍に相当する軸方向の 長さを有することを特徴とする請求の範囲の範囲第1項 から第3項のうちのいずれか1つの項に記載のフローテ ィングリングシール。

【請求項5】上記半径方向壁面(5,8)又はフローティ ングリングの上記半径方向端面(9,10)に設けられてい る突出部(11,12)が、対向面の対応する凹部(25,26) 第4項のうちのいずれか1つの項に記載のフローティン グリングシール。

【請求項6】フローティングリング (4.1,4.2) が2つ の部品から成り軸方向で移動可能に形成されていること を特徴とする請求の範囲第1項から第5項のうちのいず れか 1 つの項に記載のフローティングリングシール。 【請求項7】フローティングリング半部 (4.1,4.2) が 1つ又は複数のばね(30)により互いから押し離される ことが可能であることを特徴とする請求の範囲第6項に

配載のフローティングリングシール。 【発明の詳細な説明】

本発明は請求の範囲第1項の上位概念に記載のフロー ティングリングシールに関する。

ポンプから分離されて配置されている駆動装置を有す るうず巻ポンプは、吐出媒体がポンプ内部室から軸に沿 って流出するのを防止する少なくとも1つの軸シールを 有する。さらに付加的なシールが、内部の損失流を制限 するためにポンプ内部室の中に設けられている。

通常はうず巻ポンプにおいて軸シールとして使用可能 な滑りリングシールは、50m/sのスリップ速度がその使 用限界である。この速度領域を越えると作動耐用時間が 非常に不満足なものとなる。従って、より急速に回転す るうず巻ポンプの場合、不動で無接触の絞り間隙、又は いわゆるフローティングリングシールが一般に使用され る。しかし両シール構造は共に、効率損失が大きい欠点 がある。1つの回転する部品と、1つの自転する部品と の間の絞り間隙をできるだけ狭く形成する試みは、技術 的な限界により制限される。例えば水平に配置されてい る軸を有し高温媒体を吐出する多段うず巻ボンブは、ボ は回転子の歪により回転子がブロックされることがあ る。との問題を除去するために非常にコストがかかる樽 造措置が公知である。大きい絞り間隙の使用によりこの 問題を回避するととはできるが、しかしその代りに大き い効率損失を覚悟しなければならない。

複数のフローティングリングがそれぞれ別個のチャン バに配置されている前述の形式の軸密封のためのフロー ティングリングシールが米国特許第US-A-3213798号 明細書から公知である。この場合、フローティングリン

果は、絞り間隙の数が多数であるので比較的信頼性が高 い。しかし圧力の作用によりとれらの密封リングの端面 はそれらのチャンパ壁面と摩擦し、従って回転数が大き い場合には摩耗が大きくなる。同様に自由にそのチャン パの中に配置され羽根車間隙リングとして使用されるフ ローティングリングが米国特許第US-A-3779667号明 細書に開示されている。とのフローティングリングも、 ポンプの中に圧力が印加されているので、低圧側の端面 がケーシング壁面に押圧される。すなわち圧力が小さい の中に入り込むことを特徴とする請求の範囲第1項から 10 ときは壁面に接触せずに運動できても、圧力が大きくな ると壁面に接触して運動するととになる。とれ故、周速 が小さい場合にはこの解決方法は適用可能であるかもし れないが、しかし周速が大きい場合及び半径方向での回 転子振動が大きい場合には適用できない。

本発明の課題は、漏洩流が小さく寿命が長く回転子の 歪及び振動により障害を受けない大きい回転数で駆動可 能なうず巻ボンブのための密封装置を提供することにあ

上記課題は特許請求の範囲に記載された発明、すなわ ち下記の発明によって解決された: 20

1.回転軸に対して角度を有し互いに対向する面である2 つの半径方向壁面と回転軸に平行な回転面である2つの 軸方向壁面で囲まれるリング室と、

リング室の中に配置されたフローティングリングから 成り、

異なる圧力が印加される圧力室の間に配置され回転部 品を密封するフローティングシールにおいて、

上記壁面の中で2つの壁面は回転部品の回転数で回転 し、

残りの2つの壁面は静止して形成され、 30

上記壁面により包囲されているリング室の中で上記フ ローティングリングが自由に可動に配置され、

軸に対して角度を有する面である2つの半径方向壁面 と、回転軸に対して角度を有し上記壁面にそれぞれ対向 する面であるフローティングリングの半径方向端面との 間に調整間隙が形成され、

上記調整間隙が異なる直径の上に配置されているとと を特徴とするフローティングシール。

2.フローティングリングの外側及び/又は内側の周縁面 ンプ内部の羽根車絞り間隙が狭すぎるのでケーシング又 40 が、表面が開いている多孔性の表面構造を備えることを 特徴とする請求の範囲第1項に記載のフローティングリ ングシール。

3.フローティングリングの外側及び/又は内側の周縁面 に対向して位置する壁面が、表面が開いている多孔性の 表面構造を備えるととを特徴とする請求の範囲第1項又 は第2項に記載のフローティングリングシール。

4.振動減衰素子として使用され得るフローティングリン グの横断面が、前記フローティングリングの高さの少な くとも3倍に相当する軸方向の長さを有することを特徴 グと軸との間に絞り間隙が形成され、この絞り間隙の効 50 とする請求の範囲の範囲第1項から第3項のうちのいず

30

れか1つの項に記載のフローティングリングシール。 5.上記半径方向壁面又はフローティングリングの上記半 径方向端面に設けられている突出部が、対向面の対応す る凹部の中に入り込むととを特徴とする請求の範囲第1 項から第4項のうちのいずれか1つの項に記載のフロー ティングリングシール。

6.フローティングリングが2つの部品から成り軸方向で 移動可能に形成されていることを特徴とする請求の範囲 第1項から第5項のうちのいずれか1つの項に記載のフ ローティングリングシール。

7.フローティングリング半部が1つ又は複数のばねによ り互いから押し離されることが可能であることを特徴と する請求の範囲第6項に記載のフローティングリングシ ール。作動状態で自由かつ無接触で可動なフローティン グリングによりこの解決方法は、ポンプの圧力差が発生 する回転構成部品と静止構成部品との間で一般的に適用 可能である。調整間隙とはフローティングリングの2つ の半径方向端面とリング室の2つの半径方向壁面の間の 間隙が狭くなっている部分を意味し、フローティングリ ングが軸方向に移動することにより一方の調整間隙が広 20 くなると他方の調整間隙が狭くなり、その結果フローテ ィングリングの両端面に作用する軸方向の力が変わる。 実施例の欄で詳しく説明するが、両調整間隙によってフ ローティングリングは軸方向力が平衡する位置を保つ。 すなわち作動状態においてもリング室の壁面に接触せず に位置を保つ。従って当接しないのでフローティングリ ングは、周速が非常に大きい場合にも使用可能である。 2つの互いに角度をなす面からなり駆動回転数で回転す る壁面からの回転駆動力と、これらの壁面に対向して位 置し静止している壁面との間の制動力との平衡により、 フローティングリングは、回転する壁面と静止している 壁面の間の環状の室の中で、駆動回転数の約1/2に等し い回転数で回転する。その結果、機械が始助又は停止す る際にたとえ接触が発生してもその際の回転数は、駆動 回転数の最大で1/2程度にすぎない。この結果静止部品 /と回転部品との間の相対速度が駆動回転数に等しい公知 のフローティングリングに比して本発明のフローティン グリングの耐摩耗性は大幅に高く、大きい回転数の領域 内で支障無く使用できる。

請求の範囲第2項及び第3項に記載の実施例は、調整 40 間隙を小さく保持できる利点を有する。これにより、い わゆる漏洩率を大幅に小さくでき、ひいては効率を髙 め、エネルギー収支を大幅に改善できる。別の1つの利 点は、軸に歪が発生した際に現れる。すなわち、歪によ り、このように構造化された表面が摩擦されても、ほと んど障害は発生しない、何故ならば表面が多孔性である ので、互いに接触する部品の間に焼付き効果が発生しな いからである。付加的な1つの利点は、とのように形成 されたリングの減衰制動効果が非常に高いことにあり、 従って回転系の振助を効果的に克服できる。フローティ 50 配置されている。高圧側P1に向いて位置する突出部11

ングリングの内側と外側の半径方向の間隙幅を加算する と、半径方向での接触に対する回転子の運動自由度が大 きくなる。

フローティングリングの寸法は小さいので個々のフロ ーティングリングを羽根車間隙リングとして使用でき る。複数のフローティングリングを順次に配置すること により、知られているように軸シールとして使用でき る。さらに、請求項の範囲第4項に記載の実施例ではと のようなフローティングリングシールを回転系の中の振 10 助滅衰素子として使用できる。

壁面又はフローティングリング端面に設けられている 突出部が対向面の対応する凹部の中に入り込む別の1つ の実施例では、フローティングリングを羽根車間隙リン グとして使用する場合に付加的に軸方向及び半径方向の 絞り間隙を設けて回転子の軸方向運動を改善する。回転 子が軸方向に運動するとき、付加的な軸方向及び半径方 向の絞り間隔により、フローティングリングの間隔リン グとしての性能が向上する。

同様の目的に請求の範囲第6項及び第7項は利用され

本発明の実施例が図面に示されており、次に詳細に説 明される。

第1図はフローティングリングとそれを包囲するケー シング部分を詳細に示す断面図、

第2図は2重のフローティングリングシールの組込み 例を示す断面図、

第3図は羽根車間隙リングの組込み例を示す断面図、 第4図及び第5図は回転構成部品の軸方向遊びが大き い場合の組込み例を示す断面図、

第6図は減衰素子の組込み例を示す断面図である。

第1図にフローティングリングシールの機能原理が示 されている。軸又は羽根車等である回転する構成部品1 と、静止しているケーシング2との間に圧力PI及びP2が 存在し、P1>P2とする。圧力P1又はP2が印加される室の 間の圧力差に起因して生じ得る漏洩流は、できるだけ小 さく保持されなければならない。このために回転構成部 品は、自身に密封して固定されているディスク3を有す る。ディスク3のフローティングリング4に向いて位置 する壁面5と構成部品1の表面は共働して、フローティ ングリングシールのリング室6の互いに角度をなして配 置されている回転する壁面を形成する。すなわち回転子 側の壁面は、構成部品1の円筒状表面17と回転軸に垂直 なディスク3の表面5からなる。回転壁面に対向して位 置し静止ケーシング2の中に配置されている壁面7.8 は、リング室6の互いに角度をなして配置されている静 止している壁面を形成する。すなわち静止している壁面 は、ケーシング2の円筒状の内壁面7と回転軸に垂直な 内壁面8からなる。フローティングリング4の端面9,10 には、異なる直径の上に配置されている突出部11,12が

は、低圧側22に向いて位置する突出部12より小さい直径 の上に配置され、壁面8との間に調整間隙13を形成し、 これに対して、低圧側内に向いて位置する突出部12は壁 面5と共働して、より大きい直径の上に位置する調整間 隙14を壁面5との間に形成する。さらに、リング室6の 中に自由に可動に配置されているフローティングリング 4はその内径により回転構成部品1に対して、軸方向で 貫流される絞り間隙15を形成し、その外径によりケーシ ング壁面7に対して、軸方向で貫流される絞り間隙16を 形成する。突出部11,12は、壁面5又は8の一部として 形成することもできる。

調整間隙13,15及び絞り間隙15,16を設けることにより フローティングリング4は、圧力差P1>P2が存在する場 合に無接触で壁面8,5の間に位置する。絞り間隙15,16を 貫流する僅かな漏洩流の動流体力学的作用に起因してフ ローティングリング4は半径方向でも無接触で担持され る。回転壁面5及び17(壁面17は回転構成部品の表面) によりフローティングリング4は、回転構成部品1の回 転数の約1/2に相当する回転数をとる。この原因は、回 転壁面の駆動トルクと静止壁面の制動トルクとの平衡に 20 ある。軸方向で無接触であることは、室18,19の中の圧 力と面積との積が移動調整により平衡状態となることに より実現される。平衡状態になる理由は次のとおりであ る。

フローティングリング4が図で右側に移動し、調整間 隙14がせまくなると、室18の中の圧力P3は高圧側の圧力 P1に近くなり、室19の中の圧力は高圧側P1と低圧側圧力 の中間の圧力となり、フローティングリング4には右側 から左側に押す力が作用する。

整間隙13がせまくなると、室19の中の圧力は低圧側の圧 カP2に近くなり、室18の中の圧力は高圧側圧力 1 と低圧 側圧力P2の中間の圧力となり、フローティングリング4 には左側から右側に押す力が作用する。

すなわちフローティングリング4には、軸方向の変位 に対して逆方向の力が作用する。この結果、フローティ ングリング4は右側からの力と左側からの力がつり合う 軸方向の変位において平衡状態となる。

他方、回転構成部品1、ケーシング2、ディスク3、 フローティングリング4等は回転対称に配置され、回転 40 構成部品 1 とフローティングリング4 の間の流体の粘性 によりフローティングリング4に、回転構成部品1から 回転駆動力が与えられ、フローティングリング4とケー シング2の間の流体の粘性によりフローティングリング 4にケーシング2から回転制動力が与えられる。 この結 果、これらの回転駆動力と回転制動力がつりあう回転速 度でフローティングリング4は回転する。回転速度は、 これらの部材の寸法にも依存するが、フローティングシ ールとしての通常の設計においては回転構成部品1の回 転速度の約1/2で回転する。

とのようにフローティンダリング4は軸方向でも半径 方向でも無接触で平衡状態となって回転する。

とのとき、フローティングリング4 は回転構成部品 1 と同心に回転する。その理由は次のとおりである。フロ ーティングリング4が偏心すると、フローティングリン グ4とケーシング2の円筒状表面7間の間隙が広い部分 と、丁度それと180° ずれた位置に間隙が狭い部分がで きる。表面摩擦効果により、広い部分の方は流速が相対 的に速くなり、狭い部分の方は流速が相対的に遅くな る。ベルヌーイの法則により流速の速い部分は圧力が小 10 さくなる。すなわち、間隙が広い部分の圧力は小さくな り、フローティングリング4には間隙が広い部分へ向か う力が作用する。とのようにして、フローティングリン グ4は回転構成部品1と同心に回転する。

第2図は、例えばうず巻ポンプのケーシングのケーシ ング終端に取付けられるフローティングリングシールの 2段形実施例を示す。2段構造の例は、簡単化及び図の 明瞭性のために選択された。しかし段数は、遮断する圧 力差に依存して増加できる。この場合、高圧側21はポン ブ最終圧力に相当することもある。高温の吐出媒体の漏 洩流を冷却するために、とのフローティングリングシー ル構造は、例えば第1のポンプ段から取出され熱交換器 22により適切な温度に冷却された遮断水流21が圧入され る。作動中は、自由に浮動し自動調整されるフローティ ングリング4により漏洩流は最小化される。装置が停止 している場合、停止時シール23が流体流出を阻止する。 静止壁面によりフローティングリング4に作用する制動 トルクに起因してフローティングリング4は、回転部品 1の回転数より常に小さい回転数をとる。従ってフロー 他方、フローティングリング4が図で左側に移動し調 30 ティングリング4と回転部品1との間の相対速度は、公 知の装置に比して大幅に小さい。これは、狭い間隙で互 いに対して動かされる部品の材料問題の面で重要な利点 を有する。絞り間隙15,16を貫流する媒体を減少させる ためにフローティングリング4は、外方へ向かって開放 している多孔性の表面構造24を備える。

> 第3図は回転部品1がケず巻ポンプの羽根車の回転軸 付近の一部である実施例を示す。回転部品1と一緒にデ ィスク3も回転する。回転部品1及びディスク3に対向 して、静止壁面を有するケーシング2が位置する。回転 部品1及びディスク3とケーシング2との間にリング室 6が形成され、リング室6の中にフローティングリング 4が、自由に可動に配置されている。

第4図の実施例は、うず巻ポンプに固有の作動条件を 考慮している。うず巻ポンブの回転部品は、スラスト軸 受の軸受遊び、取付け及び仕上げ公差、熱膨張に起因す る大きい軸方向運動を行う。非常に大きい軸方向運動を 補償するために、第1図に示されている調整間隙13,14 は比較的大きく形成されなければならない。 これは第4 図の実施例により回避できる。この場合、フローティン 50 グリング4の突出部11,12は、ケーシング2の凹部25と

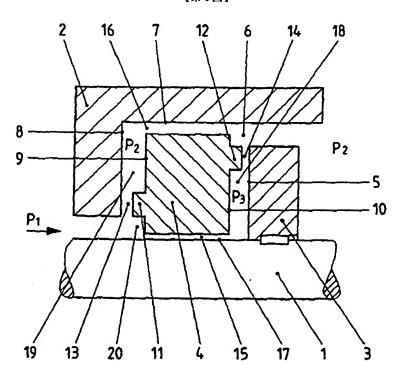
回転ディスク3の凹部26との中に係合する。調整間隙1 3,14は軸方向で広げられ、調整間隙13,14には付加的 に、軸方向で貫流されフローティングリング4が軸方向 で移動すると長さが変化する調整間隙27,28が前置接続 される。この措置により、回転部品がそれに固定されて いるディスク3と一緒に軸方向で移動すると、この移動 が補償されると同時に漏洩流が制限される。軸方向移動 の場合に調整間隙27,28がそのままに維持され、軸方向 移動の場合にフローティングリング4がそれを制限する 壁面に当接しないように、寸法が選択されることは自明 10 ィングリング4を示す。この場合、多孔性の表面構造 である。この動作は、第1図の実施例の場合と同様であ る。

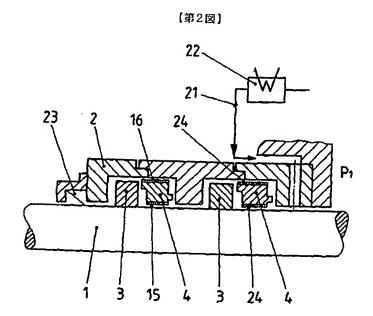
第5図の実施例では、第4図の付加的な調整間隙27,2 8の代りに2段に形成されたフローティングリング部分 4.1,4.2が使用される。フローティングリング部分4.1, 4.2の間の滑りはめ合せ座部29とばね部材30とにより軸 方向での大きな変化を補償できる。ばね部材30は、一体* * 的構成部品として又は周縁に分散配置されているばね部 材として形成できる。ばね部材30の強度は、それぞれ遮 断すべき圧力に整合される。フローティングリング部分 4.1,4.2の間の相対運動により、大きい軸方向相対運動 を許容でき、しかもその際に調整間隙13,14を狭いまま に維持でき、従って室PI及びP2の間の漏洩流を可及的最 小に保持できる。漏洩流の減少は、多孔性の表面構造24 により促進される。

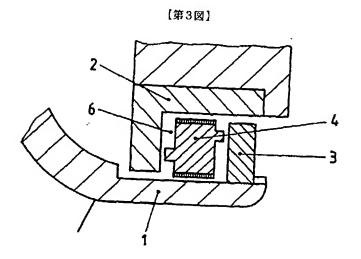
10

第6図の実施例は、長さが高さの倍数であるフローテ は、ケーシングのフローティングリング4に向いて位置 する側にも取付けられている。フローティングリング4 は長さが長く2重間隙15.16が軸方向で貫流されるの で、非常に強い振動制動作用を回転系に加える。従っ て、長い軸方向延在長を有する4段ポンプの場合、回転 部品の振動動作全体に良好な影響を与えることができ る。

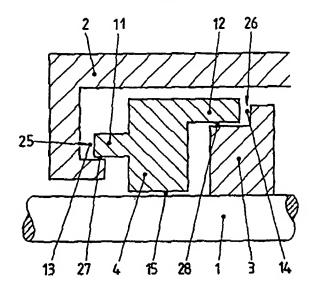
【第1図】



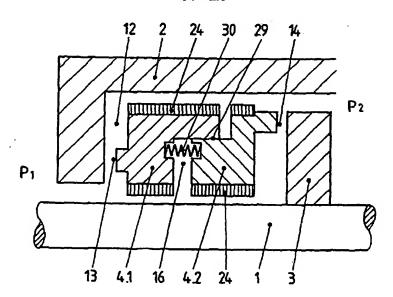




【第4図】



【第5図】



THIS PAGE BLANK (USPTO)